PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-018727

(43) Date of publication of application: 22.01.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/31

(21)Application number: 02-122443

(71)Applicant: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

11.05.1990

(72)Inventor: KOBAYASHI HIDEO

NOMURA HISASHI KOZU TOSHIKI

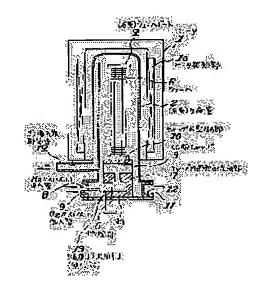
NAKAMURA SHUICHI

(54) VERTICAL DIFFUSION DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable H2 gas and O2 gas to be ignited using the heat generated by a heater 1 thereby making the combustion in a combustion part feasible by providing the combustion part in the thermal insulator filled up part in a cap.

CONSTITUTION: Since a combustion part 5 is provided in the thermal insulator filled up part 7 in a cap 3, H2 gas led—in from an H2 gas nozzle 8 and O2 gas led—in from an O2 gas nozzle 9 are ignited by the cap 3 heated with a heater 1 so as to combust in the conbustion part 5. Resultantly, since the thermally equalized region by the heat generating part 1a of the heater 1 will not be shortened while the heat generated by the heater 1 is used during the ignition time, the sequence of ignition and extinction is simplified. Besides, the title device can be miniaturized and simplified while eliminating the fitting part in low reliability so that the unfavorable effect of external leakage of the pollutant and inner gas due to the leakage of open air from outside to inside of the



combustion part 5 may be averted. Furthermore, the gas leading—in step can be facilitated by leading—in the gasses after the combustion of H2 gas and O2 gas using a gas leading—in and exhausting pipe 14 also the temperature stability of the wafers 6 loaded on a wafer boat 4 (quartz—made) can be enhanced by supplementing the heat dissipation from the lower part of the heater 1 with the combustion heat of H2 gas and O2 gas.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-18727

®Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別配号

43公開 平成4年(1992)1月22日

H 01 L 21/31

Ε 6940-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

挺型拡散装置 60発明の名称

ý

20特 願 平2-122443

願 平2(1990)5月11日 ②出

東京都西多摩郡羽村町神明台2-1-1 国際電気株式会 秀 夫 @発 明 者 小 林 **补羽村工場内** 東京都西多摩郡羽村町神明台2-1-1 国際電気株式会 久 志 @発明者 野 村 **社羽村工場内** 東京都西多摩郡羽村町神明台2-1-1 国際電気株式会 津 敏 樹 @発 明者 神 社羽村工場内 東京都西多摩郡羽村町神明台2-1-1 国際電気株式会 修 個発 明者 村 **社羽村工場内**

国際電気株式会社 勿出 願 人

東京都港区虎ノ門2丁目3番13号

個代 理 人 弁理士 石 戸 元

1. 発明の名称

概型拡散装置

2. 特許請求の範囲

ヒータ(1)内に反応管(2)を挿設し、この反応管(2) 内に、キャップ(3)上に支持されたウェーハポート (4)を搬入出可能に収設せしめ、燃烧部(5)で1/2ガス と0,ガスを燃焼させながらヒータ(1)によりウェー ハポート(4)に 截置したウェーハ(6)を加熱しウェー ハ(6)のウェット酸化を行う凝型拡散装置において、 キャップ(3)内の断熱材充塡部(7)に前記燃焼部(5)を 設け、当該燃焼部(5)に対する固定側にH₂ガス。 D₂ ガス導入管 (8・9) を設けてなる縦型拡散装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体製造装置の一つである凝型拡散 装置に関する。

[従来技術とその課題]

従来、内部燃烧方法によるウェット酸化と外部 燃烧方法によるウェット酸化がある。内部燃烧方

ı

法によるウェット酸化は反応管内部にH2ガスとO2 ガスを導入し、ヒータからの熱により点火・燃焼 させるが、反応管内で燃焼させるため、燃焼熱に より均熱領域が短くなるという課題がある。

第2図は従来装置の一例の構成を示す概略断面 図である。第2図中1はヒータ、laはヒータ発熱 部、2はヒータ1内に挿設された石英反応管であ る。この石英反応管2内に、石英キャップ3上に 支持された石英ウェーハポート 4 が搬入出可能に 収設されている。

石英反応管2に石英燃焼管15が摺合せ部17で摺 合せられ、石英燃焼管15に石英パーナ16が摺合せ 部18で摺合されている。この石英パーナ16には燃 焼管15内に突出するH₂ガスノズル8と0₂ガスノズ ル9が設けられている。19は焦熱リング、20は赤 外線ランプ、21は反射板、22は水冷ジャケット、 24はガス排気管である。

石英燃焼管15. 石英パーナ16. Hzガスノズル8. 0.ガスノズル9、 魚熱リング19、 赤外線ランプ20. 反射板21及び水冷ジャケット22等は外部燃烧ユニ

2

ット23を構成している。

この従来例のように外部燃烧方法によるウェッ ト酸化は反応管外部に設けられた燃烧部5でHaが スノズル8より導入されたHzガスとOzガスノズル 9より導入されたO₂がスを燃焼させるので、ヒー 夕発熱部laによる均熱領域が短くなることはない が、ヒーターの熱を点火時に利用できないので、 別に赤外線ランプ20またはヒータなどの熱源、反 射板21、水冷ジャケット22、焦熱リング19等より なる外部燃烧ユニット23を必要とし、この熱源の オンオフ制御により点火、消化シーケンスを行う 必要があるばかりでなく、反応管2外部に燃焼部 5 が設けられているので、装置が大型化すると共 に招合せ部17.18を設けているので、外気が外部 より内部にリークすることによる汚染や内部ガス が外部にリークすることによる悪影響を防止でき ないだけでなく、HzガスとOzガスが燃焼した後の ガス導入が難しくなる等の課題がある。

本発明の目的は均熱領域を短くすることなく、 ヒータの熱を点火時に利用することにより別に赤

3

の断熱材充填部7に前記燃焼部5を設け、当該燃 焼部5に対する固定側にHaガス、0aガス導入管8 ・9を設けてなる協成としたものである。

〔作 用〕

このように燃焼部5はキャップ3内の断熱材充 域部7に設けられているので、H2がス導入り導入されたH2がスと02がス部入管 9 より導入ったるりがスがとータ1により熱せられるもったとりはなられる。としなく、ヒータ1の熱を点火時に利用になる。とはなく、ヒータ1の熱を点火時が発展に利用したので、従来、別に必要を主とする外部プロとなり、この熱部であるとなり、この熱部であるとなり、この熱部であり、強力により点火、消化シーケンスが単純簡易化できるとになる。

また、燃焼部5をキャップ3内の断熱材充填部7に設けたので、装置の小型化、開略化が図れると非に根頼性の低い指合せ部がなくなるので外気

[課題を解決するための手段]

本発明装置は上記の課題を解決し、上記の目的を選成するため、第1図示のようにヒータ1内に反応管2を卸設し、この反応管2内に、キャップ3上に支持されたウェーハポート4を搬入出可能に収設せしめ、燃焼部5でHaがスと0aがスを燃焼させながらヒータ1によりウェーハボート4に載置したウェーハ6を加熱しウェーハ6のウェット酸化を行う縦型拡散装置において、キャップ3内

4

が外部より内部にリークすることによる汚染や内部ガスが外部にリークすることによる悪影響が防止できることになる。

更にH₂がスと0₂がスが燃焼した後のガス導入が容易になるばかりでなく、H₂がスと0₂がスの燃焼 熱をヒータ下部よりの放熱に補充することにより ウェーハポート4に観醒されたウェーハ6の温度 安定性が向上することになる。

(実施例)

以下図面に基づいて本発明の実施例を説明する。 第1図は本発明装置の一実施例の構成を示す概略断面図で、1はヒータ、1aはヒータ発熱部、2はヒータ1内に揮設された石英反応管である。この石英反応管2内に、石英キャップ3上に支持された石英ウェーハポート4が搬入出可能に収設されている。

石英キャップ 3 内の断熱材充塡部 7 に燃焼部 5 が設けられ、この燃焼部 5 に対する固定側、この 実施例では石英反応管 2 の下部に設けられたステ ンレスフランジ11にH₃ガスノズル 8 と 0₃ガスノズ ル9が設けられている。

石英キャップ3の上部には燃焼部5に連通するキャップ内空洞部10が設けられ、石英反応管2の下部とステンレスフランジ11との間及び当該ステンレスフランジ11と石英キャップ3の下面に固定された支持板3aとの間にシール用Oリング12が挿設されている。

13は支持板3aを介してキャップ内断熱材充填部 7に标着された温度検出用熱電対、14は石英反応 管2の後方部に設けられ当該反応管2の上部より ガスの導入、排気を行うガス導入兼排気管である。

上記のような構成において、燃焼部5はキャップ3内の断熱材充填部7に設けられているので、H,ガスノズル8より導入されたH2ガスとO2ガスノズル9より導入されたO,ガスがヒータ1により熱せられるキャップ3により点火され燃焼部5内で燃焼されることになる。その結果、ヒータ1のヒータ発熱部1aによる均熱領域が短くなることはなく、ヒータ1の熱を点火時に利用しているので、従来、別に必要であった赤外線ランプ20またはヒ

7

[発明の効果]

上述のように本発明によれば、①燃焼部5をキ ャップ3内の断熱材充塡部7に設けたので、Haが スと⑴₂ガスをヒータ1の熱を利用して点火でき、 燃焼部 5 内で燃焼することができる。 ②ヒータ 1 による均熱領域が短くなることはない。 ③ヒータ 1の熱を点火時に利用しているので、従来必要で あった熱顔を主とする外部燃焼ユニットを不要に でき、この熱顔のオンオフ制御により点火,消化 シーケンスを行う必要がなくなるため、点火。消 化シーケンスを単純簡易化することができる。④ 燃烧部 5 をキャップ 3 内の断熱材充塡部 7 に設け たので、装置の小型化、簡略化を図ることができ る。⑤信頼性の低い摺合せ部がなくなるので、外 気が外部より内部にリークすることによる汚染や 内部ガスが外部にリークすることによる恶影響を 防止することができる。⑥HaガスとOaガスが燃烧 した後のガス導入が容易になるばかりでなく、IIa ガスとロガスの燃焼熱をヒータ下部よりの放熱に 補充できるので、ウェーハポート4の下部に観燈 ータなどの熱源を主とする外部燃烧ユニット23が不要となり、この熱源のオンオフ制御により点火。 消化シーケンスを行う必要がなくなり、点火。消 化シーケンスが単純簡易化できることになる。

また、燃焼部5をキャップ3内の断熱材充塡部7に設けたので、装置の小型化、簡略化が図れると共に信頼性の低い摺合せ部がなくなるので外気が外部より内部にリークすることによる汚染や内部がスが外部にリークすることによる悪影響が防止できることになる。

更にH.ガスとO.ガスが燃焼した役のガス導入は ガス導入兼排気管14より行なえるので、ガス導入 が容易になるばかりでなく、H.ガスとO.ガスの燃 焼熱をヒータ下部よりの放熱に補充することによ りウェーハポート 4 に観置されたウェーハ 6 の温 度安定性が向上することになる。

また、キャップ3の下部に設けられた温度検出 用熱電対13により温度を検出し、この検出温度信号によりH₂がスと02がスの点火時点の判断を行な えることになる。

8

されたウェーハ 6 の温度安定性を向上することが できる等の効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明装置の一実施例の構成を示す概略断面図、第2 図は従来装置の一例の構成を示す概略断面図である。

1 ……ヒータ、1a……ヒータ発熱部、2 ……石 英反応管、3 ……石英キャップ、3a……支持板、 4 ……石英ウェーハボート、5 ……燃焼部、6 … …ウェーハ、7 ……キャップ内断熱材充填部、8 ……Haがス導入管 (ノズル)、9 ……0aがス導入 管 (ノズル)、10……キャップ内空洞部、11…… ステンレス製フランジ、12……シール用バッキン (Oリング)、13……温度検出用素子 (熱電対) 、14……がス導入兼排気管。

代理人弁理士 石 戸



